JP 356088324 A JUL 1981

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

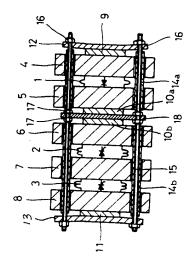
(1) 56-88324 (A) (1) 56-88324 (A) (48) 17.7.1981 (21) Appl. No. 54-166005 (22) 19.12.1979 (19) JP

(71) MITSUBISHI DENKI K.K. (72) MITSUO OOKATA

(51) Int. Cl3. H01L21/58,H01L25/10

PURPOSE: To improve the reliability by arranging flat-shaped semiconductor elements whose sizes and types are different on both sides of an intermediate fixing plate, and holding them with the specified compressing force from both directions via resilient bodies.

CONSTITUTION: The intermediate fixing plate 18 is installed at the specified position of bolts 15 and tightened with nuts 17. Insulating tubes 14a are inserted in the bolts 15. insulating plates 10a, a heat radiator 5, a flat-shaped semiconductor element 1, a heat radiator 4, an insulating plate 9, and a resilient plate 12 are stacked on the intermediate plate 18. The periphery of the plate 12 is compressed and deformed by a specified load, the tightened by nuts 16. Insulating tubes 146 are inserted likewise, an insulating plate 10b, heat radiators 6~8, elements 2 and 3, an insulating plate 11, and a resilient compressing plate 13 are stacked as specified, compressed by a specified pressure and tightened with nuts. In this constitution, since each semiconductor element is compressed by a specified pressure, the electric and thermal characteristics as designed can be obtained, and the reliability is im-



特開昭56- 88324(3)

Maria.

次化平形半導体素子1 偶を下に垂直に立てポル ト15に絶談パイプ14bを挿入する。次いで中 間固定板18上に絶線板10b. 放熟器 6. 平形 半導体素子 2. 放無器 7. 平形半導体素子 3. 放 熱 器 8 。 絶 級 板 1 1 お よ び 弾 性 圧 接 板 1 3 を 順 次 装着し、前述と同様に弾性圧接板13を定められ た荷重で圧縮変形せしめ、その状態でナット16 により締付けて固定する。

これにより平形半導体業子2.3は中間固定板 18と学性圧接板13とによつて放熱器6.7. 8と圧接支持される。

このようにこの発明による半導体装置(混合ス タツク)においては、種類または大きさの異なる ダイオード。サイリスタ。トランジスタ等の平形 半准体素子の組合せにおいてもそれぞれの電気的 および熱的特性に適応した圧接力によつて平形半 導体素子が圧接支持される。また、熱膨張や外力 による圧接力の変動も片側の弾性圧接板 1.2 また は13が吸収し、圧接力が一定となる。

なお、上記実施例では同一の弾性圧接板12.

構成を示す。破断面図である。

図中、1.2.3は平形半導体素子、4.5. 6. 7. 8 は放熱器、9. 10 a. 10 b. 11 は絶縁板、12.13は弾性圧接板、14a.1 4 b は絶縁パイプ、15はポルト、16。17は ナット、18は中間固定板である。なお、図中の 同一符号は同一または相当部分を示す。

(外1名)

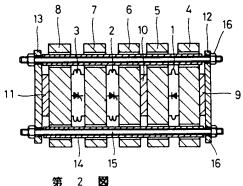
13を用いて説明したが、両端に配設される弾性 圧接板12.13への圧接力の差が±20%以内 であれば、同一の弾性圧接板を使用してもさしつ かえないが、圧接力の差が±20多を越える場合 は、その圧接力に合つたばねカー変位曲線をもつ た弾性圧接板を使用することが望ましい。また、 圧接力は圧接圧力が 8 0 ~ 1 0 0 kg / m m ¹ が 望ま しい値である。

以上説明したように、この発明による半導体装 **徴によれば、装置のなかに中間固定板を設けたの** で、この中間固定板を挟んで種類または大きさの 異なる平形半導体素子を中間固定板に対向する部 分に殺けられた弾性圧接板との間に挟み、それぞ れの平形半導体素子をその定められた圧接力によ り圧接支持できるように組立てられるので設計通 りの電気的および熱的特性が得られ、信頼度の向 上がはかれる利点がある。

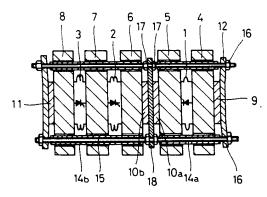
4. 図面の簡単な説明

第1凶は従来の半導体装置の構成を示す縦断面 図、第2図はこの発明の一実施例の半導体装置の

図 第



第



① 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—88324

(1) Int. Cl.³H 01 L 21/5825/10

識別記号

庁内整理番号 6741-5F 7638-5F 砂公開 昭和56年(1981)7月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

3半導体装置

20特

願 昭54-166005

②出 類 昭54(1979)12月19日

⑩発 明 者 大館光雄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

大きさまたは種類の異なる平形半導体素子を圧 接支持して1つのユニットを構成する半導体装置 において、前配大きさまたは種類の異なる平形半 導体素子の間に中間固定板を設け、前配大きさま たは種類の異なるそれぞれの平形半導体素子を前 配中間固定板とこの中間固定板に対向する部分に それぞれ設けられた弾性圧接板との間でそれぞれ 所定の圧接力により圧接支持せしめたことを特徴 とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、ダイオード、サイリスタ、トライアツク、トランジスタ等の平形半導体素子または同一種類で大きさの異なる平形半導体素子の少なくとも2種類を同一ユニツトに圧接支持する半導体装置(混合スタンク)に関するものである。

従来用いられている半導体装置(混合スタツク)

の構成の緩断面図を第1図に示す。この図で、1 および2.3はダイオードおよびサイリスタから たる平形半導体素子である。4.5.6.7.8 は銅板からなる放熱器で、放熱器4.5は平形半 導体素子1を、放熱器6.7は平形半導体素子2 を、また、放熱器で、 8 は同じく平形半導体業子 3をそれぞれ両側より挟むように装着されている。 9. 10. 11はセラミツク磁気からなる絶縁板 で、絶縁板りは放熱器4と後述する弾性圧接板1 2の間に、絶縁板10は放熱器5。6の間に、絶 緑板11は放熱器8と弾性圧接板13の間にそれ ぞれ絶縁するために設けられている。弾性圧接板 12.13は、ばね用鋼板からなり、平形半導体 煮子1.3の両端部に設けられてそれぞれの平形 半導体業子1~3を圧接するとともに熱膨張ある いは外力からの圧接力の変化を吸収するものであ る。また、弾性圧接板12。13は無荷重状態に おいて圧接方向に凸面を呈する球面形状を有して いる。14はペークライトからなる絶縁パイプで、 放熱器 4. 5. 6. 7. 8 および弾性圧接板 1.2.

特開昭56- 88324(2)

13の関級部を貫通し、複数本が設けられる。15は準備からなるねじ加工の施されたボルトで、 絶碳パイプ14の中に挿通され、弾性圧接板12・ 13を貫通し、準備からなるナツト16で各ボルト15の両端部で弾性圧接板12・13を中心方向に圧接して精付けられ、平形半導体素子1~3・ 放熱器4~8・絶破板9~11とに圧接力を与えている。これによつてそれぞれの平形半導体素子1~3が圧接支持される。

このように平形半導体素子1~3とこれを挟む放無器4~8および平形半導体素子1~3を絶縁する絶機板9~11とを両端部より弾性圧装板12、13をポルト15とナツト16の続付けにより平形半導体素子1~3と放熱器4~8とが同一の圧接力により圧接支持される。

なお、放熱器 4~8 には図示していないが設定された電気的な図路によって、それぞれ電極引出 端子が取り付けられている。

さて、上記のような従来の半導体装置(混合ス タツク)においては、サイリスタとダイオード・

タック)においては、同一の圧接力で組立てられるので、ある種の平形半導体集子に規定値以上の 圧接力が加わつたり、規定値以下の圧接力で締付 けられるので、電気的および熱的特性、特に無抵 抗値、順電圧降下値に無理を生じて装置の信頼度 が低下する。

この発明は、上述の点にかんがみなされたもので、中間固定板を採用して大きさまたは種類の異なった平形半導体素子を、中間固定板の両側部に配置して中間固定板に対向する部分に設けられた弾性体との間にそれぞれの平形半導体素子を挟み、設計された規定値の圧接力で圧接支持することにより、定められた熱的および電気的特性を確保して信暖度の向上をはかることを目的とするものである。以下この発明について説明する。

第2図はこの発明の一実施例を示す半導体装置 (混合スタック)の継断面図である。第2図において、第1図と同一符号は同一構成部分を示し、 18は銅板からなる中間固定板で、周載部には複数本のポルト15が貫通する穴が設けられている。 トライアックとダイオード、遊ぶ過サイリスタと、ダイオードまたは同一種類でも大きさの異なる平形半導体素子の組合せで組立てられるが、これらの組合せ条件として、組合せる種類または大きさの異なった平形半導体素子の電気的および熱的特性が十分吟味される必要があるが、従来のものは次のような多くの問題がある。

① ダイオードは他の種類の平形半導体素子(トライアック、サイリスタ、トランジスタ等) に比べて構造が簡単なため同じ大きさであれば 電気的および熱的等性がすぐれている。すなわ ち同じ大きさであればダイオードは他の種類に 比べて大きな電流容量が得られる。

図略上の組合せによっては同一種類でも電気的および熱的特性のまったく異なった平形半端体素子を使用することがある。すなわち、平形半導体素子の大きさの異なるものを組合せる。
○ 公知の通り、電気的および熱的特性は圧接力によって大きく特性が影響する。

上記句。句。日より従来の半導体装置(混合ス

第2図の組立ては、例えば次のように行われる。まず、複数本のポルト15の定められた位置に中間固定板18を装着しこの両側よりナツト17によつて固定する。次に一方の側からボルト15に 絶級パイブ14aを押入する。次に前記が最上に悪酸板10a.放熟 こう・ダイオードの平形半導体素子1.放熟 る も 後板 9 および弾性圧接板12を順次装着し、図示していない加圧装置で弾性圧接板12を開次装着し、図示していない加圧装置で弾性圧接板12の周級部を定められた荷重で圧縮変形せしめその状態でナット16により続付に固定する。

なお、放熱器 4 。 5 。 弾性圧接板 1 2 は、その 」 周縁部の貫通穴に絶味パイプ 1 4 a を挿通させる ′ ことにより複数本のポルト 1 5 の中心部に位置させる。また、絶縁板 9 。 1 0 a 。 平形半導体業子 1 はそれと接する部品の中心部に置くことが望ま

これにより平形半導体素子1は、中間固定板1 8と単性圧接板12とによつて放熱器4。5と圧接支持される。

· 100 年 議論

252 S. S. S. S. S.